PAT-NO: IDENTIFIER:

DOCUMENT-

JP406273403A JP 06273403 A

TITLE:

AUTOMATIC MEASURING APPARATUS FOR LIQUID-CHROMATOGRAPHY

PUBN-DATE:

September 30, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IMAI, KAZUNARI KACHI, HIRONORI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD N/A

APPL-NO: JP05059141 APPL-DATE: March 18, 1993

INT-CL (IPC): G01N030/24, G01N030/18

COUNTRY

US-CL-CURRENT: 73/23.39

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to perform accurate analysis by judging whether the amount of the introduced sample is sufficient or not, and automatically replenishing diluent matching the shortage when the amount is in short

CONSTITUTION: A nozzle 8, where a specified amount of bubbles 11 is sucked, is inserted into a sample container 33. A sample 40 is sucked by the operation of a syringe 9. After the sucking, the nozzle 8 is lifted up, and a specified amount of bubbles 12 is sucked. The sample 40 is introduced into the nozzle 9 in the shape held between the bubbles 11 and 12. The nozzle 8 is moved 32 and connected to an injection port 1. Both bubbles and the sample 40 are injected. The bubbles 11 and 12 are detected by a detector 3. The detected signal is compared with are preset data and operated in a CPU 39. The syringe 9, switching valves and a pump 30 are controlled 36 based on the result. When the shortage of the sample is judged, eluate corresponding to the shortage is sucked by the pump 30 and added into the sample 40. The sample is introduced into a measuring loop 7 and moved into a separating column 31. An injection valve 2 rotates a rotor 4, switches the connecting state of a connecting port 6 and introduces the sample 40 into the loop 7. After the measurement, the sample is connected to the column 31, and the analysis is started.

COPYRIGHT: (C)1994.JPO&Janio

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-273403 (43)公開日 平成6年(1994) 9月30日

-				
(51) Int.Cl.5	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 1 N 30/24	J	8310-2 J		
30/18	E	8310-2 J		

		審查請求	未請求 請求項の数 6 OL (全 7 頁)
(21)出願番号	特顯平5-59141	(71)出題人	000005108
(22)出順日	平成5年(1993)3月18日		株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
		(72)発明者	
			茨城県勝田市大字市毛882番地 株式会社
			日立製作所計測器事業部內
		(72)発明者	
			茨城県勝田市大字市毛882番地 株式会社
			日立製作所計測器事業部内
		(74)代理人	弁理士 高橋 朔夫 (外1名)

(54) 【発明の名称】 液体クロマトグラフィ自動測定装置

(57)【要約】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 試料を自動的に分析ラインに導入する試 料導入手段を有する液体クロマトグラフィ自動測定装置 であって、前記試料導入手段は試料を吸入吐出するシリ ンジを有し、該シリンジにより吸入された試料と気泡を 検出する気泡検出手段が分析ラインの試料の分離カラム の上流に設けられており、前記シリンジの動作と分析ラ インに設けられた切換バルブの動作を制御する制御手段 を有し、該制御手段は前記気泡検出手段からの検出信号 に基づき、分離カラムへ導入する試料量と希釈剤量とを 10 軽性能の低下を防ぐ方法(特開平3-226371号公 制御できるよう構成したことを特徴とする液体クロマト グラフィ自動測定装置。

【請求項2】 前記分離カラムに導入する試料と希釈剤 との量比から分析結果を補償し出力する補償手段を備え た請求項1に記載の液体クロマトグラフィ自動測定装

【請求項3】 前記気泡検出手段が計量管を備えた切換

えバルブの直前に設けられている請求項1または2に記 裁の液体クロマトグラフィ自動測定装置。

ある請求項1、2または3に記載の液体クロマトグラフ ィ自動測定装置。

【請求項5】 前記シリンジにより吸入された試料を練 んでその前後に挿入された2個の気泡の通過時間を、前 記気泡検出手段によって計測することにより試料量を演 算計量するCPUを備え、該CPUからの指令に基づき 切換えバルブの動作を自動制御して分離カラムに導入す る希釈剤量を調節する手段を備えた請求項1~4のいず れかに記載の液体クロマトグラフィ自動測定装置。

【請求項6】 分離カラムに導入する溶解液の移送ポン 30 検を要求するシステムも必要である。 プの前後に気泡検出器を備えた請求項1~5のいずれか に記載の液体クロマトグラフィ自動測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は 液体試料の分析を行う 液体クロマトグラフィ自動測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】高速液体クロマトグラフィ (HPLC) をはじめ、フローインジェクション分析法 (FIA) な どの分析法は、医療等の産業分野、研究開発分野に広く 40 替及している.

【〇〇〇3】近年、ますます増加する測定対象に対応す るために、各種の自動装置を備えた自動分析装置が提案 されている。そのなかでも、特に、分析試料を自動供給 するオートサンプラを付加したものでは、多数の試料容 器が載置できるオートサンプラの試料台に分析試料容器 をセットすれば、自動的に試料を順次分析部に移動させ て測定が行われるものが広く用いられている。該オート サンプラには、試料容器の有無を検出する検出手段を備 えているものもある。

【0004】一方、分析ラインに注入される試料の検出 手段としては、シリンジにより吸入された試料に少量の 気泡を吸入して、その通過を光検出することにより試料 の吸入を確認する方法が特開昭62-167470号公 報に開示されている。また、オートサンプラのニードル に透明なチューブを接続し、試料が気泡を含むものかあ るいは気体であるか光検出手段により確認する方法(特 開平2-61557号公報)や、切換えバルブの上流に 気泡の光検出手段を設けて気泡や気体によるカラムの分 報)が提案されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記の各方法で自動分 析を行う場合に、もし試料容器内の試料量が不十分なも のがあった場合、その試料の測定ができない。即ち、試 料の入れ忘れ等による空の試料容器をセットした場合 や、試料容器内の試料量が不十分(多重測定を繰返すこ とによる試料の不足等) な場合。見かけ上はオートサン プラをはじめ分析装置は正常に動作するため、分析結果 【請求項4】 前記気泡検出手段が光学的な検出手段で 20 には誤った値が出されると云うことである。分析結果か ら試料導入行程でエラーがあったことが判断できる場合 もあるが、必ずそのエラーが判別できるとは云えず 認 ったまきの結果を出してしまうことになる。

【0006】こうした自動分析トのエラーを無くすかめ には、試料が分析部に確実に導入されたか否かを監視す ることが必要である。

【0007】更に、その監視結果を分析者に知らせ、誤 った分析結果を利用させないことも必要がある。

【0008】また、前記エラーの発生頻度から装置の点

【0009】最も重要なことは、試料の量が不足してい るものは、その不足分に見合った溶離液等の希釈剤を自 動的に補充して分析カラムに導入し、その測定結果を出 す際に自動補償して正確な分析結果が得られるようにす る必要がある。

【0010】本発明の目的は、上記の課題を解決した液 体クロマトグラフィ自動測定装置を提供することにあ 25.

[0011]

【課題を解決するための手段】試料が実際に導入された か否かを常に監視するには、オートサンプラからの試料 の導入部に検出器を置き試料の通過を検出できるように し、この検出信号をCPUで演算処理し、導入された試 料の量が十分か否かを判断し、不十分の場合はその不足 分に見合った溶離液等の希釈剤を自動的に補充して分析 できるようにすることである。本発明はこうした前記課 題を解決するもので、その要旨は下記のとおりである。 【0012】(1) 試料を自動的に分析ラインに導入 する試料導入手段を有する液体クロマトグラフィ自動測 50 定装置であって、前記試料導入手段に試料を吸入吐出す

るシリンジが設けられ、該シリンジにより吸入された試 料と気泡を検出する気泡検出手段が分析ラインの試料の 分離カラムの上流に設けられており、前記シリンジの動 作と分折ラインに設けられた切換バルブの動作を制御す る制御手段を有し、該制御手段は前記気泡検出手段から の検出信号に基づき、分離カラムへ導入する試料量と希 釈剤量とを制御できるよう構成したことを特徴とする液 体クロマトグラフィ自動測定装置.

3

【0013】(2) 前記分離カラムに導入する試料と 希釈剤との量比から分析結果を補償し出力する補償手段 10 を備えた前記液体クロマトグラフィ自動測定装置。

【0014】(3) 前記気泡検出手段が計量管を備え た切換えバルブの直前に設けられている前記液体クロマ トグラフィ自動測定装置。

【0015】(4) 前記気泡検出手段が光学的な検出 手段である前記液体クロマトグラフィ自動測定装置。 【0016】(5) 前記シリンジにより吸入された試 料を挟んでその前後に挿入された2個の気泡の通過時間 を、前記気泡検出手段によって計測することにより試料 量を演算計量するCPUを備え、該CPUからの指令に 20 基づき切換えバルブの動作を自動制御して分離カラムに 導入する希釈剤量を調節する手段を備えた前記液体クロ マトグラフィ自動測定装置。

【0017】前記において、希釈剤としては溶解液を用 いることができる。

【0018】上記検出手段として、光学的な検出器は試 料に直接触れることがないので汚染等の心配もなく検出 できるので好ましい。なお、本発明はこれに限定され ず、他の手段、例えば電気的に検出する検出器でもよ ٧١.

【0019】上記光学的検出器の光学セル部は、化学的 に安定で、かつ、透明な素材からなるチューブが望まし く、例えば、テトラフルオロエチレンや石英ガラス等の チューブを用いることができる。

【0020】上記検出器で検出された信号はCPUに送 られ、CPU内のメモリ装置に予め入力されたデータと 比較演算処理され、シリンジと分析ライン上の必要な切 換えバルブの動作を制御するシステムコントローラにフ ィードバックさせて、上記シリンジと必要な切換えバル ブを駆動することにより、量不足の試料には溶離液等の 40 希釈剤を補充して、自動分析を行うようにしたものであ

【0021】また、本発明においては、試料量の不足等 による誤った分析結果を利用させないようにすると共 に、再測定の要求をコントローラの操作面上または出力 結果中に表示して分析者に知らせるようにする。これに は、前記の検出結果をCPUで演算処理した結果をそれ ぞれに送り、表示することで達成できる。

【0022】また、上記の異常の発生頻度が所定の回数 を超えた場合に、装置の点検を要請するには、予めCP 50 基準流量計BF-1000型(エステック社製)等が利

Α Uのメモリ装置に設定した異常発生の許容値と実際の罪 常発生頻度とを比較し、設定されている許容値を超えた ときに、前記と同様にメッセージを表示することで達成 できる。

【0023】次に、本発明の液体クロマトグラフィ自動 測定装置のオートサンプラ (試料自動導入装置)の動作 を説明する。

【0024】液体クロマトグラフィ装置の基本構成は試 料導入装置、溶解液移送ボンプ、分離カラムおよび検出 器で構成される。自動測定装置の場合、試料導入装置に はオートサンプラが用いられる。オートサンプラは複数 の試料容器が載置できるテーブルを備えており、その所 定の位置にされた載置た試料容器に、シリンジに設けた ノズルを挿入して所定量の試料を吸入し、これを自動切 換えができる計量管を備えた切換えバルブ(インジェク ションバルブ)内に注入する。このとき、ノズルに吸入 された試料の前後には気泡 (空気) が挿入されるよう吸 入する。インジェクションバルブにはこのま、試料と気 泡が送られる。従って、インジェクションバルブの直前 に気泡検出器を設けておけば、ここを気泡、試料液、気 泡の順に通過するので、これから試料購入が正常か否か 容易に判断できる。

【0025】検出器には、透明チューブからなる検出部 を設け、その部分を通過する気泡と試料液との透過光強 度の差を計測できる光検出素子を備えておけば試料液を 容易に検出することができる。該試料液の定量も最初の 気泡が通過して次の気泡が来るまでの時間を計測すれ ば、2個の気泡間の通過時間と検出部の流路の断面精お よび流速とから知ることができる。流速は、シリンジの 30 吐出速度から求めることができる。

【0026】なお、試料容器が空の場合は気泡しか検出 されないので容易に判別でき、逆に試料液中に気泡が混 在する場合には、第三の気泡として検出されるので、こ れまた容易に判別することができる。

【0027】こうした識別には学習能力のあるニューロ 素子の使用、または、パターン認識による識別、あるい は注入直後から一定時間内の変化を数値化して識別する など各種の識別法が利用できる。

【0028】試料導入部以外の分析ラインにおいても気 泡検出は有用な情報を与える。例えば、移送ボンブに基 入される溶離液中の気泡混入状態を見ることにより、ボ ンプの動作状況が診断される。また、分離カラムの上流 と下流とに検出器を設ければ、分離カラムの異常等の診 断が可能である。これらによっても分析装置の異常が診 断できるので、より分析装置の信頼性を向上することが できる.

【0029】なお、前記気泡の検出器としては、米国特 許第5,083,862号に開示されているものや、市販 の液検出センサTK-010(束横化学社製),液体用

用できる。 [0030]

【作用】本発明の液体クロマトグラフィ自動測定装置 が、試料不足の場合でも測定可能なのは、気泡検出手段 により試料量を計測し、それに基づき溶離液等の希釈剤 を導入、希釈して、分離カラムへ移送するようにしたこ とにある。これらはCPUにより自動制御され、測定結 果も試料の希釈状態に基づき自動補償してアウトアウト することにより高信頼件の測定結果が得られる。 [0031]

5

【実飾例】本発明の液体クロマトグラフィ自動測定装置 の一例を図1により説明する。

【0032】試料採取用のノズル8に所定量の気泡(空 気) 11を吸入してからオートサンプラ13上の試料容 器33に挿入し、シリンジ9で試料を吸入する。シリン ジ9には、バルブ35が付属し、制御部36により、バ ルブ35の開閉と連動させてシリンジ9の吸入、吐出動 作、洗浄操作を行なうことができるる。

【0033】試料の吸入後に試料液面からノズルを引き 上げ所定量の気泡12を吸入する。その結果、吸入され 20 た試料40は気泡11と気泡12で挟まれた形でノズル 8内に導入される。ノズル8は移動装置32によって注 スポート1上に移動し接続されて、前記気泡と試料とが 注入される。

【0034】上記気泡11,12は、インジェクション バルブクの上流に設けた気泡の検出器3で検出される。 気液綸出部には透明なテトラフルオレチレン製のチュー ブ20が接続されており、光源21からの照射光は上記 チューブ20を誘過して、フォトセンサ22でその変化 を検出し、その検出信号は増幅器38を介してCPU3 30 9に送られる。なお、光源21には発光ダイオードしE Dを、フォトセンサ22には半導体光検出器を用いた。 また、フォトセンサ22には絞り37が設けてある。 【0035】上記フォトセンサ22は、フローセルであ るテトラフルオレチレン製のチューブ20(内径0.5 mm)を透過してくる光を検出する。液体にはその吸光 度に相当する信号が得られ、気泡は透過光が散乱される ので、その両者の差違によって試料検出ができるよう調 巻されている。 なお、テトラフルオレチレンは吸収が大 きいので、光源21の検出光の波長としては300~7 40 00nm、好ましくは、350~550nmがよい。 【0036】上記フォトセンサ22による検出信号は、 CPU39内のメモリ装置に予め設定、格納されたデー タと比較演算処理され、それに基づく制御信号が制御部 36に送られて、試料移送用のシリンジ9.各切換えバ ルブおよびボンプ30の動作を制御する。これによっ て、試料が分析に必要な量より不足していると判断され た場合は、試料の不足分に応じ溶解液29がポンプ30 によって吸入され、不足分に相当する量の溶離液を試料

31へ移送される。

【0037】前記インジェクションバルブ2は、制御部 36によって電動切換え弁とロータ4を回転し、ステー タ5に設けられた接続口6の接続状態を切換えることに より、注入された試料を計量ループ7に導入,計量後、 分離カラム31に接続し、分析が開始する。

【0038】分析はこれまでの公知の方法と同様にして 行う。即ち、分離カラムで分離された各成分は検出器5 0で順次検出され、システムコントローラ41で処理さ 10 れて、コントロール画面43あるいはプリンタ(または プリンタ/プロッタ) 51等によりアウトブットされ る。なお、図1ではシステムコントローラ41を別個に 設けているが、CPU39が兼ねるようにしてもよい。 【0039】また、上記において、試料濃度は導入した 試料量または希釈補充した溶解液量の計測結果に基づき CPUで演算処理し、測定結果(クロマトグラムのビー ク高さ、ピーク面積)を補償して、アウトブットする。 【0040】図2は各試料状態による光検出器3の信号 の一例 (試料の過不足によるパターンの違い) を示した ものである。(a)は試料量が十分で正常に注入された 場合を示し、2個の気泡とその間の試料の通過が検出さ れた場合、(b)は試料が不足している場合で気泡の部 分が長くなった場合。(c)は試料容器が空の場合で気 泡が1個として検出された場合、(d)は試料の代わり に水を注入した場合をそれぞれ示す。

【0041】また、図3は、試料液の途中に気泡が混入 した場合の光検出信号の一例で、挿入気泡の大きさを変 すか試料を作成して測定した(気泡が観測される位置を 矢印で示す)ものである。

【0042】光検出器3に気泡等が到達するまでの時間 は 接続されたチューブの太さと長さが分かれば、シリ ンジの動作速度で規定できるので予測できる。従って、 この時間内での信号の変化に着目していればよい。制御 部36より注入開始の信号をCPU39で受け、予め設 定された待ち時間を経過後、測定を開始するようCPU に設定した。

【0043】上記信号はCPU39でパターン認識し、 コード化してシステムコントローラ41に送り、状況に 対応したメッセージをコントロール画面43等に表示す ることができる。例えば、図4~6に示すように、異常 発生をメッセージ42 (試料不足エラー)や記号表示4 4で行ない、異常発生頻度を計測、表示45する、異常 春生類度がCPUのメモリに子め設定した回数に達した ときは、装置のチェックを要求する表示46をコントロ ール画面43に表示することもできる。また、他の分析 結果と同時にプリンタ(またはプリンタ/プロッタ)5 1でアウトアットすることもできる。 [0044]

【発明の効果】本発明によれば、分析試料の量が不十分 に加えて計量ループ7内に導入し、次いで、分離カラム 50 な試料容器がセットされていても自動的に希釈剤で希釈

8 【図6】表示画面の一例を示す模式図である。

【符号の説明】

・・注入ボート、2…インジェクションバルブ、3…検 出路、4…ローク、5…ステーク、6…接続口、7…計量ループ、8…ノズル、9…シリンジ、10…洗浄液、11、12…気温、13…オートサンプラ、20…テトラフルオレナレン製チューブ、21…光源、22…フォトセンサ、29…落艦流、30…ボンブ、31…分離カラム、32…移動送流、33…試料容器、34…洗浄ボート、35…バルブ、36…何期路、37…後アルト、35…バルブ、36…何期路、37…の記入の、38…時編器、39…CPU、40…試料、41…システムコントローラ、43…コントロール画面、47…クロアトグラム、48…分析結果来、49…測定試料フスト、49…別定試料の12、48…の対応は対しスト、49…別定試料の12、48…分かが出来、49…別定試料の12、48…の対応は対力スト、49…別定試料の12、49…別定試料の12、49…別定式料の12、49…別定式料の12、49…別定式料の12、49…別定式料の12、49、49…対応式料の12、49…別では対して12、49、49…対応式料の12、49…別で式料り入り、48…分析結果来、49…測定式料り入り、48…分析結果来、49…測定式料料の12、49…別で試料が12、49…別で試料が12、49…別で試料が12、49…別で試料が12、49、49…別で試料が12、49、49~12、49、49~12、49、49~12~49~1

50…検出器、51…プリンタ、52…キーボード。

補充して分析を行うことができる。また、分析不可能な 試料量 (例えば登試料) の場合は、それをメッセージを レてコントロール画面に表示するか、または他の分析 果と同時にアウトアットするようにしたことにより、護 った出果の利用がなくなり、安心して自動分析を行なう ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液体クロマトグラフィ自動測定システムの一例を示す構成図である。

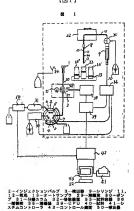
ムの一例を示す構成図である。 【図2】検出信号の一例(試料の過不足によるパターン 10

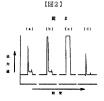
の違い)を示すグラフである。 【図3】 検出信号―の例(気泡混入の場合)を示すグラフである。

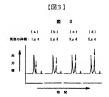
【図4】表示画面の一例を示す模式図である。

【図5】表示画面の一例を示す模式図である。

[図1]

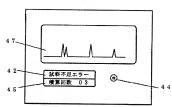






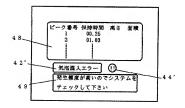
【図4】

図 4



【図5】

図 5



【図6】

図 6

